

2021年（令和 3年）5月28日追加
（設備型式、英数字順に掲載）

会社名：パナソニック(株)
パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株)

No.	設備の名称	設備型式	販売 開始年
（電子部品実装設備等）			
1	コンパクト接合レーザー CB1	AP-3210A0001	2011
2	コンパクト接合レーザ CB1F	AP-3210A0002～A0005	2015
3	コンパクト接合レーザー CB5	AP-3211A000*	2013
4	コンパクト接合レーザ CB3	AP-3212A0001～A0004	2015
5	コンパクト接合レーザ CB1BL	AP-3213A0002～A0005	2017
6	ピコ秒レーザー加工機	AP-3220	2013
7	パラレルリンクロボット	AP-3310A0010	2013
8	多層膜スパッタリング装置 S600	AP-3710AA	2013
9	2D検査ヘッドA	N610157774AA	2011
10	モジュラーマウンター用16ノズルヘッド	N610159207AA	2014
11	プラズマ加工装置 APX300	NM-EFE3AA	2012
12	フリップチップボンダー MD-P200US	NM-EFF1B	2013
13	COGボンダー FPX005CG	NM-EFL1MC	2012
14	COGボンダー FPX105CG	NM-EFL1PC	2012
15	FOGボンダー FPX105FG	NM-EFL1QC	2013
16	高速アキシャル部品挿入機 AV132(40)	NM-EJA5A	2012
17	高速アキシャル部品挿入機 AV132(80)	NM-EJA6A	2012
18	モジュラーマウンター NPM-TT2	NM-EJM1E	2016
19	モジュラーマウンター NPM-WXS	NM-EJM2E	2018
20	モジュラーマウンター NPM-TT	NM-EJM3D	2011
21	モジュラーマウンター VM101	NM-EJM3E	2018
22	モジュラーマウンター AM100	NM-EJM4D	2013
23	モジュラーマウンター VM102	NM-EJM4E	2018
24	モジュラーマウンター NPM-D2	NM-EJM5D	2012
25	モジュラーマウンター NPM-D3	NM-EJM6D	2014
26	モジュラーマウンター NPM-D3A	NM-EJM6E	2021
27	モジュラーマウンター NPM-W2	NM-EJM7D	2015
28	モジュラーマウンター NPM-W2	NM-EJM7D-MD	2015
29	モジュラーマウンター NPM-DX	NM-EJM8D	2016
30	モジュラーマウンター NPM-WX	NM-EJM9D	2018

2021年（令和 3年）5月28日追加
（設備型式、英数字順に掲載）

会社名：パナソニック(株)

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株)

No.	設備の名称	設備型式	販売 開始年
31	スクリーン印刷機 SPG2	NM-EJP1B	2019
32	スクリーン印刷機 SPG	NM-EJP6A	2012
33	スクリーン印刷機 SPV	NM-EJP7A	2015
34	スクリーン印刷機 SPV	NM-EJP8A	2015
35	スクリーン印刷機 SPV-DC	NM-EJP9A	2017
36	高速ラジアル部品挿入機 RL132(40)	NM-EJR5A	2011
37	高速ラジアル部品挿入機 RL132(80)	NM-EJR6A	2011
38	高密度ラジアル部品挿入機 RG131-S	NM-EJR7A	2014
39	異形部品挿入機 NPM-VF	NM-EJR9A	2016
40	フィーダーメンテナンスユニット IFMU	NM-EJW8A	2015
41	超高精度三次元測定機 UA3P-500H	PED-1610H508	2013
42	超高精度三次元測定機 UA3P-550H	PED-1610H509	2013
43	超高精度三次元測定機 UA3P-650H	PED-1610H650	2013
44	超高精度三次元測定機 UA3P-700H	PED-1610H700	2013
45	超高精度三次元測定機 UA3P-3000	PED-1611H301	2014
46	超高精度三次元測定機 UA3P-4000-A100	PED-1611H401	2019
47	超高精度三次元測定機 UA3P-400T	PED-1640H011	2011
48	パラレルリンクロボット	PLR-D500/PLR-S***	2014